PASJ2020 THPP06

# RCNP AVF サイクロトロンの LEBT システムのアップグレード DESIGN OF LEBT SYSTEM FOR RCNP AVF CYCLOTRON UPGRADE

荘浚謙 \*<sup>A)</sup>、福田光宏 <sup>A)</sup>、神田浩樹 <sup>A)</sup>、畑中吉治 <sup>A)</sup>、関亮一 <sup>A)</sup>、森信俊平 <sup>A)</sup>、斎藤高嶺 <sup>A)</sup>、依田哲彦 <sup>A)</sup>、
 友野大 <sup>A)</sup>、中尾政夫 <sup>B)</sup>、鎌倉恵太 <sup>C)</sup>、田村仁志 <sup>A)</sup>、永山啓一 <sup>A)</sup>、安田裕介 <sup>A)</sup>、原周平 <sup>A)</sup>、Koay Hui Wen<sup>A)</sup>、
 森田泰之 <sup>A)</sup>、武田佳次郎 <sup>A)</sup>、原隆文 <sup>A)</sup>、大本恭平 <sup>A)</sup>、久松万里子 <sup>A)</sup>

Tsun Him Chong<sup>\*A)</sup>, Mitsuhiro Fukuda<sup>A)</sup>, Hiroki Kanda<sup>A)</sup>, Kichiji Hatanaka<sup>A)</sup>, Ryoichi Seki<sup>A)</sup>, Shunpei Morinobu<sup>A)</sup>,

Takane Saito<sup>A)</sup>, Tetsuhiko Yorita<sup>A)</sup>, Dai Tomono<sup>A)</sup>, Masao Nakao<sup>B)</sup>, Keita Kamakura<sup>C)</sup>, Hitoshi Tamura<sup>A)</sup>,

Keiichi Nagayama<sup>A)</sup> Yuusuke Yasuda<sup>A)</sup>, Shuhei Hara<sup>A)</sup>, Hui Wen Koay<sup>A)</sup>, Yasuyuki Morita<sup>A)</sup>, Takafumi Hara<sup>A)</sup>,

Kyohei Omoto<sup>A)</sup>, Mariko Hisamatsu<sup>A)</sup>, Keijiro Takeda<sup>A)</sup>,

<sup>A)</sup>RCNP, Osaka University
<sup>B)</sup>Gunma University

<sup>C)</sup>CNS, The University of Tokyo

### Abstract

The upgrade program of the AVF Cyclotron in RCNP is under way for the improvement of the beam quality and intensity. A new Low Energy Beam Transport(LEBT) system was designed to match the injected ion beam to the acceptable phase space in the center region of the AVF cyclotron for achievement of high injection transmission. This paper summarizes the design of the LEBT system, which transports beams from 18 GHz Superconducting ECR ion source, 2.45 GHz ECR proton source, 10 GHz NEOMAFIOS and Duoplasmatron to the inflector electrode with high intensity and low emittance. This paper introduces optimum configuration of the LEBT magnets and the design of the strength of each magnet based on the calculation by using MAD-X.

## 1. はじめに

大阪大学核物理研究センター (RCNP) は短寿命 RI 供 給のプラットフォーム、及びアルファ線医学治療の推 進を目指し、陽子・重陽子ビーム及びヘリウムビーム の高強度化を目指して、AVF サイクロトロンのアップ グレードを進めている。それに合わせ、イオン源もい くつかのアップグレードを行う。まず、イオン源の引 出電圧は十数 kV から 50kV まで増大し、ビーム電流も 数 100 μ A 以上に増強する。また、アップグレードに 合わせて、AVF サイクロトロンの上ヨークを 60cm 上 昇させるように改造を行ったため、垂直入射ラインも 60cm 延長する。この上で、我々はインフレクタ電極の 直前にあるコリーメータで  $30\pi$ mm·mrad( $\Delta x = \pm 3$ mm  $\Delta x' = \pm 10 \text{mrad}, \Delta y = \pm 3 \text{mm}, \Delta y' = \pm 10 \text{mrad} \mathcal{O}$ エミッタンスを持つ、phase space で正立した楕円のイオ ンビームを仮定して、AVF サイクロトロン内の軌道計算 を進めている。イオンビームを AVF サイクロトロンの 中心領域でマッチさせるために、軌道計算の初期条件に 合わせたビームを提供できる LEBT システムが必要であ る。そのため、イオン源からインフレクタまでの LEBT 光学を全面的に見直すこととした。

我々はビーム輸送光学計算コード MAD-X を用いて、 まず現在の LEBT システムの磁石配置のもとで、磁石強 度の最適化を行った。その際、ビームの空間的な拡がり を表す twiss parameter  $\beta_x$ ,  $\beta_y$  の値と変化具合に注意しな がらビームエンベロープの評価を行った。z 方向に輸送 するイオンビームのエミッタンスを  $\epsilon$  と表す時、イオン

ビームの実空間での半径 
$$\Delta x$$
,  $\Delta y$  は

$$\Delta x = \sqrt{\epsilon \beta_x}, \ \Delta y = \sqrt{\epsilon \beta_y} \tag{1}$$

で表せる [1]。この twiss paraters  $\beta_x$ ,  $\beta_y$  を追いながら最 適化を行えば、輸送の途中でのビームの実空間での大き さは計算でき、ビーム品質及び輸送効率の評価をするこ とができる。本発表でも、主に輸送ビームの  $\beta_x$ ,  $\beta_y$  で 輸送システムを評価する。

## 2. RCNP の LEBT システム

RCNP サイクロトロン施設には、18GHz 超電導 ECR イオン源 SC-ECR、2.45GHz ECR 陽子源 HIP-ECR、10 GHz 永久磁石型 ECR イオン源 NEOMAFIOS、高輝度 イオン源 Duoplasmatron、偏極イオン源 HIPIS などがあ る。さらに、AVF サイクロトロンのアップグレードに伴 い、10GHz ECR イオン源 Nanogun も増設する予定であ る。これらのイオン源の配置を Fig. 1 に示す。



Figure 1: Ion sources in RCNP.

<sup>\*</sup> oscar@rcnp.osaka-u.ac.jp

#### Proceedings of the 17th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan September 2 - 4, 2020, Online

PASJ2020 THPP06



Figure 2: The LEBT system configuration and twiss parameters  $\beta_x$ ,  $\beta_y$  of the ion beams from the four ion sources, and the chosen initial twiss parameters due to the optimization results.

イオンは SC-ECR、HIP-ECR、NEOMAFIOS、Duoplasmatron イオン源から引き出され、途中の FC-ECR(ファ ラデーカップ)を通り、偏向電磁石によって垂直入射ラ インに入り、LEBT システムの下にある AVF サイクロ トロンに入射されるように設計されいている。ビーム マッチング条件である 30πmm · mrad のエミッタンス のビームを作るには、垂直入射ラインの終点、すなわち インフレクタ電極の直前で  $\beta_x \leq 0.3 \text{ m}, \beta_y \leq 0.3 \text{ m}$ を 持つビームを作る必要がある。さらに、ビーム制御の便 宜上、各イオン源から輸送されたビームが到達する共通 のビーム診断ステーションの FC-ECR において double focus させ、ここより下流はできるだけ共通のビーム光 学で輸送するのが望ましい。インフレクタ及び FC-ECR での double focus と  $\beta_x$ ,  $\beta_y$  の絞りが、LEBT システム最 適化の目標であり、本発表では超電導 ECR、HIP-ECR、 NEOMAFIOS、Duoplasmatron イオン源の四つの LEBT システムの設計を報告する。

## 3. LEBT システムの設計

SC-ECR、HIP-ECR、NEOMAFIOS、Duoplasmatron の 4つのイオン源の LEBT システムの構成及び twiss parameters  $\beta_x$ ,  $\beta_y$  は Fig. 2 で示されている。

Figure 2a で、SC-ECR の LEBT システムには 3 連 静電 Q レンズが二つ並んでおり、それによって twiss parametes  $\beta_x$ ,  $\beta_y$  の増大が抑えられている。これより、 SC-ECR のイオンビームは FC-ECR 及びインフレクタ で double focus を成功している。

同様に、Fig. 2b では、HIP-ECR のイオンビームは偏 向電磁石によって  $\beta_y$  が大幅に増大したが、その後にあ る 3 連静電 Q レンズにより  $\beta_y$  が抑えられ、イオンビー ムは FC-ECR 及びインフレクタで double focus を成功 している。

Figure 2c より、NEOMAFIOS イオン源のビームが終 始小さい  $\beta_x$ ,  $\beta_y$  を保てていることがわかる。そのイオ

### PASJ2020 THPP06

	1		, ,	
	SC-ECR	HIP-ECR	NEOMAFIOS	Duoplasmatron
	$(\epsilon = 100\pi \text{mm mrad})$	$(\epsilon = 30\pi \text{mm mrad})$	$(\epsilon = 30\pi \text{mm mrad})$	$(\epsilon = 10\pi \text{mm mrad})$
インフレクタ	0.123 m	0.189 m	0.125 m	0.265 m
での $eta_x$				
インフレクタ	0.167 m	0.183 m	0.125 m	0.130 m
での $eta_y$				
FC-ECR	0.31 m	0.71 m	1.13 m	4.94 m
での $eta_x$				
FC-ECR	0.47 m	0.91 m	0.91 m	1.33 m
での $eta_y$				
ビーム最大	32 7 mm	17 3 mm	11.5 mm	10.1 mm
x 半径	52.7 11111	17.5 mm	11.5 mm	10.1 mm
ビーム最大	32 7 mm	22.9 mm	11.6 mm	13.0 mm
y 半径	<i>52.1</i> mm	22.7 11111	11.0 1111	13.0 mm

#### Table 1: Optimization Results of the LEBT System

ンビームは FC-ECR 及びインフレクタで double focus を成功している。x 方向及び y 方向の tiwss parameters  $\beta_x$ ,  $\beta_y$  が小さくかつほぼ同じ値を保てていることから、 NEOMAFIOS の LEBT システムの設計、特に FC-ECR の後にある垂直入射ラインの磁石の強度は今後の他の イオン源の LEBT システム設計の参考になると考えら れる。

Duoplasmatron イオン源のビームは偏向電磁石を通 りすぎた後  $\beta_x$ ,  $\beta_y$  が大幅に増大し、FC-ECR で double focus を持たないことは Fig. 2d から見られる。そのイオ ンビームは垂直入射ラインのグレーザーレンズによって  $\beta$  が抑えられ、インフレクタで double focus を持ち、イ ンフレクタでの  $\beta$  の目標値は実現したが、ビーム制御の 便宜上、FC-ECR での double focus の実現は今後の課題 となる。

## 4. LEBT システムの最適化結果

LEBT システムの最適化の下で、4 つのイオン源エ ミッタンス、及びそのイオンビームの $\beta_x$ ,  $\beta_y$  を Table 1 で示す。Table 1 より、インフレクタでは、4 つのイオ ン源のビームがともに  $\beta_x \leq 0.3 \text{ m}$ ,  $\beta_y \leq 0.3 \text{ m}$  のビー ムマッチング条件を満たしていることがわかる。また、 FC-ECR では、SC-ECR、HIP-ECR 及び NEOMAFIOS のイオンビームは  $\beta$  が絞られ、double focus を実現して いる。一方、Duoplasmatron のイオンビームは、FC-ECR では  $\beta_x = 4.94 \text{ m}$ ,  $\beta_y = 1.33 \text{ m}$  を持ち、double focus を 持たないことがわかる。

Table 1 及び Fig. 2 より、SC-ECR は 4 つのイオン 源の中でも比較的に大きいエミッタンスを持つことが わかる。そのため、twiss parameters $\beta_x$ ,  $\beta_y$  が抑えられ ても、ビームの最大半径が他の 3 つのイオン源のビー ムより大きいことがわかる。現在の輸送系統では、SC-ECR のイオンビームが壁にぶつからずに通ることがで きるかの確認は今後の課題である。一方、HIP-ECR 及び Duoplasmatron のイオンビームは SC-ECR より小さいエ ミッタンスを持つため、SC-ECR よりも大きい  $\beta_x$ ,  $\beta_y$  を持っていても、ビームの実空間での広がりは小さいこ とがわかる。

#### 5. 今後の課題

本発表の LEBT システムの設計では、4 つのイオン 源のビームはともにインフレクタで  $\beta_x \leq 0.3 \text{ m}, \beta_y \leq$ 0.3 m という目標を満たしている。しかし、この設計で は FC-ECR より下流側のグレーザーレンズ及び 4 重極 レンズの強度は各イオン源に共通していない。ビーム制 御及び診断の便宜上、FC-ECR より下流の LEBT 光学は イオン源を問わず、全く同じであることが理想的である。 そのため、インフレクタでのビームマッチング条件を満 たし、かつ FC-ECR より下流側のレンズ強度が全く同じ の LEBT システムの設計が今後の課題である。それの実 現条件として、各イオン源のビームが FC-ECR で double focus を持ち、かつ同じビーム条件を持つような LEBT システムの設計が必要である。

ビームの輸送効率のため、イオンビームが輸送の途中 で壁や診断機器にぶつからない必要がある。そのため、 イオンビームの実空間での広がり、そして輸送系統の太 さの確認も必要である。

また、本発表は 4 つのイオン源の LEBT システムの 設計について報告したが、この 4 つのイオン源以外に、 HIPIS イオン源及び ECR Nanogun の LEBT システムも AVF サイクロトロンのアップグレードに合わせて設計す る必要がある。

#### 参考文献

[1] Martin Reiser, (2008). Theory and design of charged particle beams. WILEY-VCH.